Отчёт №5

Виктория Вяльцева

Март 2023

Постановка задачи

Рассматривается сечение с круглыми включениями радиуса r=10 нм в центральной части, расстояние между включениями a. Все материалы, из которых изготовлена конструкция, однородные и изотропные. Необходимо проанализировать максимальное занчение σ_{xx} в условиях плоско-деформированного состояния.

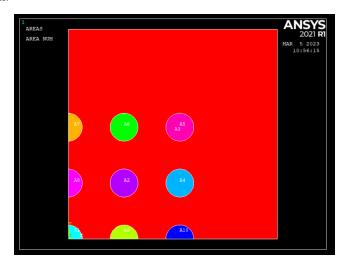


Рис. 1: Вид конструкции

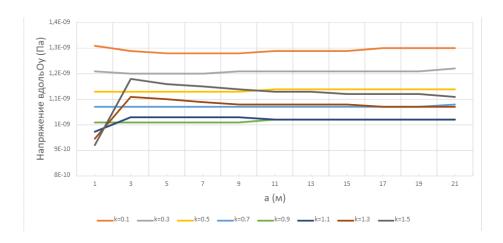


Рис. 2: Зависимость напряжений по оси Оу от значения расстояния между включениями при разных значениях $k,\,h=2$ нм

Решение задачи и конечно-элементная модель

Учитывая симметрию, будем работать с четвертью конструкции. Матрица

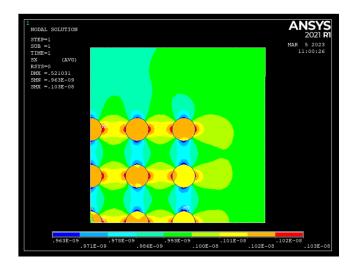


Рис. 3: σ_{xx} при h=2, a=2, k=0.9

имеет тип элемента plane182, модуль Юнга – $E_1=210\cdot 10^9$ Па, коэффициент Пуассона – $\nu_1=0.3$, включения - plane182, $E_2=k\cdot E_1$ Па, $\nu_2=0.3$, межфазовый интерфейс - link180, модуль Юнга – $E_s=60.91\cdot 10^{-9}$ Па, площадь поперечного сечения $A_s=1$ нм². К верхней и нижней граням матрицы приложено усилие p=1 Н перпендикулярное им. Нижняя грань ограничена в перемещениях вдоль оси Оу, правая - по Ох (свойства симметрии). Для исследования внутренней сходимости проанализируем решения с разной длиной элемента h=1 нм и 2 нм. Сравним решения на этих сетках с a=10 нм, k=0.4.

$$\left(1 - \frac{\sigma_{xx}^2}{\sigma_{xx}^1}\right) \cdot 100\% = \left(1 - \frac{0.122 \cdot 10^{-8}}{0.122 \cdot 10^{-8}}\right) \cdot 100\% \approx 0\% < 1\% \tag{1}$$

Для остальных рассмотренных случаев отклонение решений на разных сетках так же не превышает 1%, что позволяет сделать вывод о внутренней сходимости всех решений. Далее приведены результаты для h=2 нм.

Вывод

Таким образом, при всех рассматриваемых значениях k и a>r расстояние между включениями перестаёт влиять на σ_{xx} .

Листинг

finish

/clear

/prep7

*Create, savetofile

```
*CFOPEN, 'results', CSV,, APPEND
*VWRITE,a,sigmamax,kof
(E10.3,',',E10.3,',',E10.3)
*CFCLOS
*END
*do,g,1,15,2
r=10
l=11*r+2*a
pi=4*atan(1)
E1=210e-9
nu1=0.3
kof = 0.1*g
E2=E1/kof
nu2=0.3
As=1
Es=60.91e-9
p=-1e-9 !усилие (H/нм^2)
h=1
et,1,plane182,,,2,
mp,ex,1,E1
mp,prxy,1,nu1
mp,ex,2,E2
mp,prxy,2,nu2
et,2,1ink180
sectype,1,link
secdata, As
mp,ex,3,Es
*do,a,1,21,2
l=11*r+2*a
k,1
k,2,1,0
k,3,1,1
k,4,0,1
a,1,2,3,4
CYL4,0,0,r,0,0,90
asba,1,2
CYL4,(2*r+a),0,r,0,0,180
asba,3,1
CYL4,(2*r+a)*2,,r,0,0,180
asba,2,1
CYL4,0,(2*r+a),r,-90,0,90
asba,3,1
CYL4, (2*r+a), (2*r+a), r
asba,2,1
CYL4,(2*r+a)*2,(2*r+a),r
asba,3,1
```

```
CYL4,0,2*(2*r+a),r,-90,,90
asba,2,1
CYL4,(2*r+a),2*(2*r+a),r
asba,3,1
CYL4,(2*r+a)*2,2*(2*r+a),r
asba,2,1
k,
a,30,5,6
a,14,15,12,13
a, 19, 16, 17, 18
a,29,26,27,28
a,25,22,23,24
k,,0,(2*r+a)
k,,0,2*(2*r+a)
k,,(2*r+a),0
k,,2*(2*r+a),0
a,21,32,20
a,11,31,10
a,7,33,1
a,9,34,8
lesize,all,h
type,1
mat,1
amesh,3
type,1
mat,2
amesh,all
type,2
mat,3
lmesh,1
lmesh,4
lmesh,5
lmesh,6
lmesh,20
lmesh,21
lmesh,22
lmesh,13
lmesh,25
lmesh,27
lmesh,26
lmesh,28
lmesh,29
lmesh,8
lmesh,7
```

lmesh,9
lmesh,15

```
lmesh,17
lmesh,16
lmesh,18
lmesh,19
lsel,s,loc,x,0
dl,all,,ux,
lsel,all
lsel,s,loc,y,0
dl,all,,uy,
lsel,all
lsel,s,loc,x,l
sfl,all,pres,p
lsel,all
lsel,s,loc,y,l
sfl,all,pres,p
lsel,all
/solu
solve
/post1
path,path1,2,30,100,
ppath,1,
ppath,2,0,r+a,
set, last
PDEF,SY_down,S,Y,AVG
plnsol,s,x
*GET, sigmamax, PATH, , MAX, SY_DOWN
*use,savetofile
/prep7
aclear,all
LCLEAR, all
adele,all
ldele,all
kdele,all
*enddo
*enddo
```